

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
60749-2

Première édition
First edition
2002-04

**Dispositifs à semiconducteurs –
Méthodes d'essais mécaniques et climatiques –**

**Partie 2:
Basse pression atmosphérique**

iTeh STANDARD PREVIEW

**(standards.iTeh.ai)
Semiconductor devices –
Mechanical and climatic test methods –**

IEC 60749-2:2002

[https://standards.iTeh.ai/catalog/standards/sist/0ea7391a-34fa-4aae-92aa-](https://standards.iTeh.ai/catalog/standards/sist/0ea7391a-34fa-4aae-92aa-19c86678896e/iec-60749-2-2002)

**Part 2:
Low air pressure**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60749-2:2002

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de :

- **Site web de la CEI** (www.iec.ch)
- **Catalogue des publications de la CEI**
Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (www.iec.ch/catlg-f.htm) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.
- **IEC Just Published**
Ce résumé des dernières publications parues (www.iec.ch/JP.htm) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.
- **Service clients**
Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:
Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- **IEC Web Site** (www.iec.ch)
- **Catalogue of IEC publications**
The on-line catalogue on the IEC web site (www.iec.ch/catlg-e.htm) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.
- **IEC Just Published**
This summary of recently issued publications (www.iec.ch/JP.htm) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.
- **Customer Service Centre**
If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:
Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60749-2

Première édition
First edition
2002-04

**Dispositifs à semiconducteurs –
Méthodes d'essais mécaniques et climatiques –**

**Partie 2:
Basse pression atmosphérique**

iTeh STANDARD PREVIEW

**Semiconductor devices –
Mechanical and climatic test methods –**

IEC 60749-2:2002

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0ea7391a-34fa-4aae-92aa-19c86678896e/iec-60749-2-2002>

**Part 2:
Low air pressure**

© IEC 2002 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembe, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

F

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS – MÉTHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES ET CLIMATIQUES –

Partie 2: Basse pression atmosphérique

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60749-2 a été établie par le comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
47/1601/FDIS	47/1617/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette méthode d'essais mécaniques et climatiques, relative à la basse pression atmosphérique est le résultat de la réécriture complète de l'essai contenu dans l'article 3 du chapitre 3 de la CEI 60749.

Cette publication a été rédigée selon les directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Le contenu du corrigendum d'août 2003 a été pris en considération dans cet exemplaire.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**SEMICONDUCTOR DEVICES –
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS –**
Part 2: Low air pressure**FOREWORD**

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60749-2 has been prepared by IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
47/1601/FDIS	47/1617/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This mechanical and climatic test method, as it relates to low air pressure, is a complete rewrite of the test contained in clause 3, chapter 3 of IEC 60749.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

The contents of the corrigendum of August 2003 have been included in this copy.

INTRODUCTION

L'essai de pression atmosphérique est réalisé dans des conditions qui simulent la basse pression atmosphérique rencontrée dans les parties non pressurisées des avions et des autres aéronefs volant à haute altitude. Même lorsque les basses pressions ne provoquent pas un claquage complet, une intensification de l'effet de couronne et de ses effets indésirables, y compris des pertes et de l'ionisation, est observée. La simulation dans cet essai des conditions de haute altitude peut aussi être utilisée pour étudier l'influence sur les caractéristiques de fonctionnement des composants d'autres effets d'une pression réduite, y compris les variations des constantes diélectriques des matériaux et la capacité amoindrie de l'air moins dense à dissiper la chaleur autour des composants qui en produisent.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[IEC 60749-2:2002](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0ea7391a-34fa-4aae-92aa-19c86678896e/iec-60749-2-2002)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0ea7391a-34fa-4aae-92aa-19c86678896e/iec-60749-2-2002>

INTRODUCTION

The barometric-pressure test is performed under conditions simulating the low atmospheric pressure encountered in the non-pressurized portions of aircraft and other vehicles in high-altitude flight. Even when low pressures do not produce complete electrical breakdown, corona and its undesirable effects, including losses and ionization, are intensified. The simulated high-altitude conditions of this test can also be employed to investigate the influence on component operating characteristics, of other effects of reduced pressure, including changes in dielectric constants of materials, and decreased ability of thinner air to transfer heat away from heat-producing components.

iTeh STANDARD PREVIEW **(standards.iteh.ai)**

[IEC 60749-2:2002](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0ea7391a-34fa-4aae-92aa-19c86678896e/iec-60749-2-2002)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0ea7391a-34fa-4aae-92aa-19c86678896e/iec-60749-2-2002>

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS – MÉTHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES ET CLIMATIQUES –

Partie 2: Basse pression atmosphérique

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60749 décrit l'essai de basse pression atmosphérique appliqué aux dispositifs à semiconducteurs. L'essai est essentiellement destiné à déterminer la capacité des éléments et des matériaux des composants à éviter les claquages provoqués par la rigidité diélectrique amoindrie de l'air et des autres matériaux isolants à des pressions réduites. Cet essai n'est applicable qu'aux dispositifs dont la tension de fonctionnement dépasse 1 000 V.

Cet essai est applicable à tous les dispositifs à semiconducteurs qui sont installés dans des boîtiers pourvus de cavités internes. Cet essai est uniquement destiné aux applications militaires et spatiales.

Cet essai de basse pression atmosphérique est, en général, conforme à la CEI 60068-2-13, mais en raison d'exigences spécifiques aux semiconducteurs, les articles de la présente norme s'appliquent.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60068-2-13, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai M: Basse pression atmosphérique*

3 Appareillage d'essai

L'appareillage utilisé pour l'essai de pression atmosphérique doit être composé d'une pompe à vide et d'une enceinte d'étanchéité appropriée disposant de moyens pour l'observation visuelle du spécimen à l'essai lorsque cela est nécessaire, d'un indicateur de pression adapté pour mesurer l'altitude simulée en mètres à l'intérieur de l'enceinte étanche et d'un micro-ampèremètre ou d'un oscilloscope capable de détecter le courant pour des fréquences allant du courant continu à 30 MHz.

4 Procédure

Les spécimens doivent être montés dans l'enceinte d'essai et la pression doit être réduite à la valeur indiquée dans l'une des conditions d'essai spécifiées dans le tableau 1. Pendant que les spécimens sont maintenus à la pression spécifiée, ils doivent être soumis aux essais appropriés. Pendant cet essai et au cours des 20 min qui le précèdent, la température d'essai doit être de $25\text{ °C} \pm 10\text{ °C}$. La tension spécifiée doit être appliquée au dispositif et toute anomalie de fonctionnement doit être observée sur toute la plage comprise entre la pression atmosphérique et la pression minimale spécifiée, puis en sens inverse.

SEMICONDUCTOR DEVICES – MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS –

Part 2: Low air pressure

1 Scope

This part of IEC 60749 covers the testing of low air pressure on semiconductor devices. The test is intended primarily to determine the ability of component parts and materials to avoid voltage breakdown failures due to the reduced dielectric strength of air and other insulating materials at reduced pressures. This test is only applicable to devices where the operating voltage exceeds 1 000 V.

This test is applicable to all semiconductor devices provided they are in cavity type packages. The test is intended for military and space-related applications only.

In general, this test of low air pressure is in conformity with IEC 60068-2-13 but, due to specific requirements of semiconductors, the clauses of this standard apply.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60068-2-13, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test M: Low air pressure*

3 Test apparatus

The apparatus used for the barometric-pressure test shall consist of a vacuum pump and a suitable sealed chamber having means for visual observation of the specimen under test when necessary, a suitable pressure indicator to measure the simulated altitude in metres in the sealed chamber, and a microammeter or oscilloscope capable of detecting current over the range from d.c. to 30 MHz.

4 Procedure

The specimens shall be mounted in the test chamber and the pressure reduced to the value indicated in one of the test conditions specified in table 1. While the specimens are maintained at the specified pressure, they shall be subjected to the appropriate tests. During this test and for a period of 20 min before, the test temperature shall be $25\text{ °C} \pm 10\text{ °C}$. The device shall have the specified voltage applied and shall be monitored over the range from atmospheric pressure to the specified minimum pressure and return for any device malfunctions.